

**AGH**AGH UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY

Nazwa modułu: Ochrona własności intelektualnej

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: CIM-1-605-s Punkty ECTS: 1

Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: —

Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 6

Strona www: —

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)

Osoby prowadzące: dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Kod EKM	Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi	Powiązania z EKK	Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza			
M_W001	Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej	IM1A_W22	Aktywność na zajęciach, Projekt, Kolokwium
M_W002	Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych.	IM1A_W22	Kolokwium
Umiejętności			
M_U001	Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia	IM1A_U20	Kolokwium, Projekt
Kompetencje społeczne			
M_K001	Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa	IM1A_K05	Aktywność na zajęciach, Projekt

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Kod EKM	Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi	Forma zajęć										
		Wykład	Ćwiczenia audytoryjne	Ćwiczenia laboratoryjne	Ćwiczenia projektowe	Konwersatorium	Zajęcia seminaryjne	Zajęcia praktyczne	Zajęcia terenowe	Zajęcia warsztatowe	Inne	E-learning
Wiedza												
M_W001	Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
M_W002	Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych.	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Umiejętności												
M_U001	Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Kompetencje społeczne												
M_K001	Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-

Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)**Zajęcia seminaryjne**

Zasady ochrony prawnej

- Pojęcie polityki patentowej i cel ochrony
- Formy własności przemysłowej i sposoby jej ochrony
- Międzynarodowe konwencje
- Procedura zgłaszania przed UPRP
- Umowy licencyjne i umowy know-how

Ekonomika wynalazczości

- Zasady wynagradzania twórców projektów wynalazczych

Informacja patentowa

- Międzynarodowe systemy ochrony prawnej

Rodzaje badań patentowych

Zasady prawa autorskiego

- Prawa osobiste autora
- Prawa majątkowe

-Rodzaje naruszeń prawa autorskiego

Sposób obliczania oceny końcowej

Wypadkowa ocena z kolokwium , projektu badania patentowego do obranego zagadnienia technicznego oraz uczestnictwa na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe

Ogólne zasady prawa własności , a szczególnie własności intelektualnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe

- 1.Kotarba W.: „Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej. Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle, Warszawa 2000
- 2.Zajączkowski M,: „Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej”. Wyd.Economicus, Szczecin 2003
- 3.Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa Wyd. UPRP
- 4.WWW.UPPR.pl
- 5.Ustawa „.Prawo własności przemysłowej” z 2000 r.DzU.nr..49 poz508
- 6.Ustawa o Prawie autorskim o prawach pokrewnych” z 2000 r DzU. Nr80 poz. 904

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe

Brak

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta	Obciążenie studenta
Udział w zajęciach seminaryjnych	15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe	2 godz
Przygotowanie do zajęć	8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	1 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta	26 godz
Punkty ECTS za moduł	1 ECTS